

# 第8回 機器分析基礎セミナー

信州大学基盤研究支援センター 機器分析支援部門

## 共焦点レーザー顕微鏡の基礎と応用

演者: 加藤 寛子氏

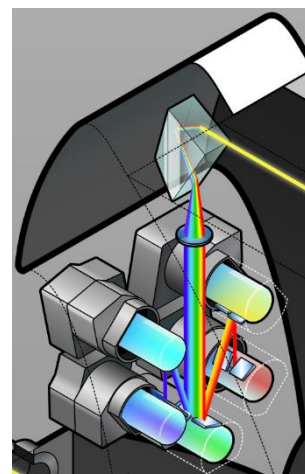
ライカマイクロシステムズ株式会社

日時: 平成30年11月15日(木) 17:00~18:30

場所: 旭総合研究棟 3階

信州大学基盤研究支援センター

機器分析支援部門 小会議室



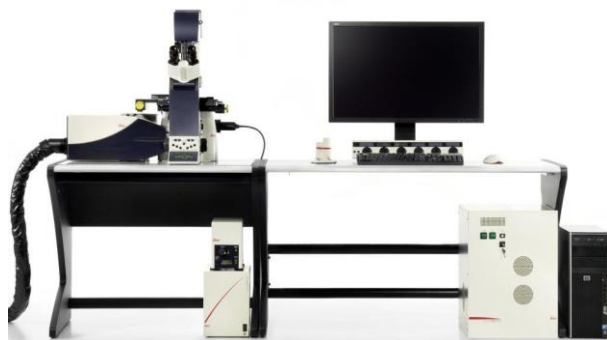
プリズムスリット方式

### 要旨

本セミナーでは、蛍光顕微鏡・共焦点レーザー顕微鏡の基礎から最新の利用方法までご紹介いたします。

セッションごとに質疑応答の時間を設け、皆様方の疑問にお答えします。

1. 蛍光顕微鏡の基礎
2. 共焦点顕微鏡の基礎と応用
3. 共焦点顕微鏡 撮影のポイント
4. 共焦点超解像HyVolution -共焦点効果を最大限に活用する-



Leica TCS SP8

部門設置機器である共焦点レーザー顕微鏡 TCS SP8 の利用説明会を11月16日(金)に予定しています。また、演者への個別相談も可能です。参加希望の方は11月9日(金)までに機器分析支援部門へご連絡ください。

【お問合せ】信州大学基盤研究支援センター 機器分析支援部門

松本市旭3-1-1

TEL: 0263-37-3097

URL: <http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/kiban/kiki/>

E-mail: [kikijimu@shinshu-u.ac.jp](mailto:kikijimu@shinshu-u.ac.jp)